

Université Blida 1, Faculté des Sciences
Département de Physique
Emploi du temps - Année Universitaire 2025/2026
Master 1- NanoPhysique
Semestre 1

	08H00 - 9H30	09H35 - 11H05	11H10 - 12H40	12H45 - 14H15	14H20 - 15H50
Samedi					
Dimanche	TD UEF1 : Nano Fabrication	TD UEF1 : Physique des Semiconducteurs		Cours UED 1 : Logiciel libre et open source de la spécialité	Cours UET 1 (EAD): Management de projet et communication
Lundi	Cours UEF 1 : Magnétisme et Supraconductivité	TD UEF 1 : Magnétisme et Supraconductivité		TP UEM1: Méthodes numériques	
Mardi	Cours UEF1: Interaction rayonnement-matière	TD UEF1: Interaction rayonnement-matière		Cours UED 1 : Théorie des groupes et cristallographie	
Mercredi	TP UEM1 : Nanocaractérisations I			TP UEM 1: Intelligence artificielle et Machine Learning 1	
Jeudi	Cours UEF1 : Physique des Semiconducteurs		Cours UEF1 : Nano Fabrication		

Université Blida 1, Faculté des Sciences
Département de Physique
Emploi du temps - Année Universitaire 2025/2026
Master 1- NanoPhysique
Semestre 2

	08H00 - 9H30	09H35 - 11H05	11H10 - 12H40	12H45 - 14H15	14H20 - 15H50
SAMEDI					
DIMANCHE	Cours UEF 2: Physique Statistique avancée	TD UEF 2: Physique Statistique avancée	Cours UED 2 (EAD): Dispositifs optoélectroniques	TP UEM 2 : Nanocaractérisations II	
LUNDI	Cours UEF 2 Physique des plasmas	TD UEF 2 Physique des plasmas		Cours UET 2 (EAD): Nanochimie	
MARDI	Cours UEF 2 Physique des Laser	TD UEF 2 Physique des Laser			
MERCREDI	Cours UEF 2: Photonique			TP UEM 2: Intelligence artificielle et Machine Learning 2	
JEUDI	TP UEM 2 : Propriétés tensorielles des solides			TD UEF 2: Photonique	Cours UET 2 (EAD): Recherche bibliographique, techniques de rédaction et éthique

Université Blida 1, Faculté des Sciences
Département de Physique
Emploi du temps - Année Universitaire 2025/2026
Master 2- NanoPhysique
Semestre 3

	08H00 - 9H30	09H35 - 11H05	11H10 - 12H40	12H45 - 14H15	14H20 - 15H50
Samedi		Cours UED 3 : Circuit et technologie des HF et VHF pour MEMS	Cours UET 3 : Etude bibliographique des projet		
Dimanche	Cours UEF3 : Electronique pour MEMS		TD UEF 3 : Physique Mésoscopique	TP UEF 3: Electronique pour MEMS	
Lundi	Cours UEM 3 : Principe de mesure microcapteur	TD UEM 3 : Principe de mesure microcapteur	TD UEF 3 : Electronique pour MEMS		
Mardi	Cours UEF 3: Optique intégré	TD UEF 3: Optique intégré		Cours UET 3 : Anglais	
Mercredi	Cours UEM 3 : Chimie de la gravure et électrodepositio			TP UEM 3 : Chimie de la gravure et électrodepositio	
Jeudi		TD UEM 3 : Chimie de la gravure et électrodepositio		Cours UEF 3 : Physique Mésoscopique	